

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第4区分

【発行日】平成17年10月20日(2005.10.20)

【公開番号】特開2000-149219(P2000-149219A)

【公開日】平成12年5月30日(2000.5.30)

【出願番号】特願平10-322629

【国際特許分類第7版】

G 1 1 B 5/31

【F I】

G 1 1 B 5/31 C

G 1 1 B 5/31 D

G 1 1 B 5/31 F

【手続補正書】

【提出日】平成17年6月27日(2005.6.27)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0035

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0035】

また、本発明の薄膜磁気ヘッドまたはその製造方法では、例えば、第2のヨーク部分の第2の磁極部分側の端縁が、第2の磁極部分の端縁に対して、所定の角度をなして、幅方向外側へ広がるようにする。所定の角度は、実質的に90°であることが好ましい。